⑩ 日本国特許庁(JP)

@特許出願公閱

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-38835

Mint. Cl. 5

識別記号

庁内整理督号

❷公開 平成3年(1991)2月19Ⅰ

H 01 L 21/331 29/205 29/78

8225-5F

8225-5F H 01 L 29/72

審査請求 未請求 請求項の数 ! (全6頁)

の発明の名称 半導体結晶

②特 顧 平1-172907

20出 願 平1(1989)7月6日

⑩発 明 者 岩 田 直 高 東京都港区芝 5 T 日 33 番 1 号 日本電気株株式会内

⑩出 願 人 日本電気株式会社 東京都港区芝5丁目7番1号

好 如 练

1. 発明の名称

半導体結晶

2. 特許請求の範囲

(1) ! n P にほぼ格子整合する組取機のn 形または中性の 1 n A 1 G a A s 層の上に、 i n P にほぼ格子整合する組成域の p 形 G a A s S b 層、 更にその上に 1 n P にほぼ格子整合する組成域の n 形 1 n A 1 G a A s 層を有することを特徴とする 事事体結晶。

3. 発明の詳細な説明

〔薩翼上の利用分野〕

本ிのは、各界面の数安定性に優れ、かつべース層での正礼のとじ込めにも優れたヘテロ後合バ

特開平 3-38835

タの大電流動作時に実動的なペース層の厚さが増加してしまう、いわゆるカーク効果(アイ・アール・イー・トランザクションズ・オン・エレクトロン・デバイスイズ(IRE Trees. on Glectron Devices ED-3(1962)104))が全じてしまう欠点はそのまま寄している。

の劣化を防ぐためには、液長温度を下げると共に、 案子作製プロセスにおいても、相互拡散等による 劣化が無視できるような充分に低い温度で行って いた。

(龕明が解決しようとする課題)

素子作製プロセスにおいて、熱処理温度は、異 適での超互拡散等による劣化が無視できるような 充分に低い温度であるという制物は、裏子作製プロセスに大きな割限を加えるものである。また結 品成長においても、低温減長では、結晶性の高い ウェハを得ることは困難である。さらに加えて、 ヘテロ後台バイボーラトランジスタをバワー増修 業子とした場合に要求される高温での大電力動作 という可能な条件下では、同様に異面の熱的不安 定性により、素子特性の劣化も危惧される。

本発明の目的は、以上に述べたような欠点のない、即ち熱安定性に優れ、しかもベース選での正 乱のとじ込めにも優れ、更にバイボーラトランジスタの火電流動作時に関題となるいわゆるカーク 効果の無いヘテロ接合バイポーラトランジスクを

3

作製するための半導体結晶を提供することだめる。 (課題を解決するための手段)

本発明の学與体結晶は、InPにはは格子整合する組成域のn形または中性のInAl GaAs 陽の上に、InPにほぼ格子整合する組成数のP 形CaAsSb層、更にその上にInPにはば格子整合する組成数のn形InAl GaAs層を有することを特徴とする。

(作用)

ヘチロ接合は、異種の勘質が界面で接続されている構造であり、熱が加えられれば、互いに拡散し、混ざり合い弱い性質を有している。例えばA IAs/GaAs界面の熱安定性は比較的及く調べられており、650で以上の熱処理温度で相互拡 .

その混晶組成域内に不変定な混合領域をおするものがある。混合不安定とは、一体には理ざり合いにくいということであり、A 1-x 5 x C 1-y D v 形の販売系の場合、例えばABとC D のように、相分職してしまうことである。このことを無平衡論的に含うならば、即ち多元組成の将級が配化する場合、多元混晶結晶として析出するよりも疑つかの例えば二元系または三元系の結晶として相分離し、済出することがエネルギー的に安定であるということである。

ここで、1 n Pにほぼ格子競合する組成数の n 形または中性の1 n A 1 G a A s 圏の上に、I n Pにほぼ格子整合する組成域のp型A 1 G a A s S b ベース圏、更にその上に i m Pにほぼ格子祭

特閱平 3-38835€

ナル オブ アブライド フィジックス (Jps.J. App)、Phys. 21(1932) 1323))。 それぞれの四角 窓は、それぞれの四元系の組成全域を示している。 即ち、四角形の角が二元系、各辺が三元系、四角形の内側が四元系である。

各曲線14~17の数学の100指はそれぞれの四元 系溶液から団体の結晶を断出させる時の癌度を示 しており、その曲線の内側が不安定な混合組成領 域である。すなわち、曲線14は新出温度 400℃で の安定域と不安定域の境界を、曲線15は析出温度 600℃での安定域と不安定域の境界を、曲線16は 析出温度 300℃での安定域と不安定域の境界を、 曲線17は新出温度1000℃での安定域と不安定域の 境界を示している。

点級11~13以、格子定数が等しい組設を承して おり、点級11以「nPに格子整合する組成規を、 点線12は1 nAsに格子整合する組成域を、点額 13はCaSbに格子整合する組成域を示している。

ここで例えばinAJAsSb系の不安定な混合間線を見ると、ぞれは超級現金体に大きく広が

J A l A s S b 承復合経波からは、混晶組织の固 体はほどんど得られず、!pAも,「たSb、A IAsaたはAISDの二元系に近い組成の圏外 がモツィク状に折磨することか予想される。逆に 合うならば、このJnAIAtSB系では二元系 に嵌い銀脱の固体が安定であると言える。雖ち、 例えばしれるよみしSbのヘテロ絵合を思定し た場合、熱処理した場合でも混晶化して「nAI AsSb混晶となるよりも、「BAsLAISb のヘテロ接合のままの方がエネルギー的に安定で あるということである。阿様のことは鮮1國から 分かるように、AIGaAsSカ系としゃCaA sSb系についても言えるので、総合的には、〔 nAICaAs系と!nAIGaSb蒸のヘテロ 緩合期面は熱的に安定であると言える。ところで 豊徽には、一般に入事可能であり、しかも知稚化 等右感覚した場合、寄生容量の発生が少なく良管 な高抵抗基板が得られる!nP結晶基柢にほぼ格 子盤合する網膜のヘテロ接合界面を想定すること

っていることが分かる。従って餌えば 400℃の1

7

が適当であろう。

使って、この副約よりInAlGaAs系とAIGaAsSb茶の組み合わせと結論される。

しかしながららしてする。Sb系には第1図から分かるように、その組成域中に火きな不安定な 複合領域が広がっており、組成金域での使用な適 当でないと判断される。第1図からは、61As SbとGoAsSbが比較的に安定であることが 分かる。

特にCaAsSbは、間接遷移形半導体である A!AsSbと異なり直接遷移形半導体であり、 電子移動度が大きく、ベース層材料として魅力的 である。従って、ヘテロ語會界面の熱安定能から も実際的な利用の関からも、1nAlCaAs系 a

In AIC a A s エミッタ圏を有するヘテロ接合 バイポーラトランジスタ用半導体結晶の幾安変性 は高い。

更に、本ி明が投案したカートのAIGAAS
/pーGAASSD/カー「ロAIGAASのパンド構造は、ベース層のpーGAASSDの領電子帯上端が、エミッタ属とコシクタ層のモートの正孔はベース層内に完全にとじ込められる。使って、バイポーラトランジスタの大気流動作時に表動的なベース層の厚さが増加してしまう、いわゆるカーク効果の問題も回避できる。

使って本発明によれば、熱安定後に使れている ばかもではなく、デバイス特性的にも一つのヘテ

特関平 3-38835(

である。このヘテロ接合バイポーラトランジスタ 用のウエハは、分子線収長法により率地極性のし ヵP級販上に 530℃で作製した。構造は、高機抗 InP基級21上に、バッファ暦として概さ5090人 のiーミョ 0.5% A 1 5.40 A 5 暦22、コレククコン タクト層として賦さ3000人。電子濃度2×i0' "cm ** の p 1 ~ 1 n o. ba G a o. er人 s 暦 23、コレクタ暦 として寒さ5080人。電子濃度 1 × 10 15 ca-2の a -【ns,┓□Сa。,μεΑs⊆24、ベース語として厚さ 1000人,正孔鴉度 2×1019cm-2のp*-GaAs Sも麻25、エミッタ暦として寒さ1500人。電子漢 度2×10¹⁹cm⁻¹のカー「no. 52Aio, caAs隠26、 エミック塔とエミッタコンタクト層を循気的に滑 らかにつなぐ磨としてA!組成xが0.48から0ま で変化した思さ 500点の e - [By A luG a |- u-y A s グレーデッド階(y 年0.5)27、最後による ッタコンタクト層として脚さ 500人、電子濃度で ×191ºcn-3のn'- I o ..., C a o. z.A s 魔 28を 設けたものである。オーミック金属29はAuGc /A u 、またオーミック金属30はA u M a / A u

である.

このヘテロ接合バイボーラトランジスタのバンド構造を第3回に示す。このヘテロ接合バイボーラトランジスタのエミッタ接地での電流時報率は100 であり、690℃、30分面の水震中での無処選後においても、その特性はほとんど劣化しなかった。

(発明の効果)

以上のように本発明の半導体結晶によれば、無 的に安定なヘチロ接合が得られるため、結晶成長 温度や異子作製のためのプロセス褐度の制機が大 値に緩くなるばかりではなく、ベース層での近れ のとじ込めにも優れ、しかもカーク効果の無いヘ テロ検合パイポーラトランジスクが作数できる。 さらに本発明の半導体結晶を利用して作製した業 子は、前離な温度条件下でも長時間進好で安定な動作が期待できることは明らかである。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明の原理、即ち不安定な混合領域を示す図、

1 1

第2関は、木発明の構造を利用して作製したへ テロ接合パイポーラトランジスタの断面図、

類3図は、第2回のヘテロ接合バイボーラトランジスクのバンド接近である。

11・・・・・ | ロPに終予整合する組成域

12・・・・・トロム8に格子整合する級収録

13・・・・GaSbに稿子整合する組成板

14・・・・・ 析出温度 400℃での安定域と不 安定域の境界

15・・・・ 析出温度 600℃での安定域と不 安定域の境界

16・・・・ 特出温度 800℃での安定域と不 安定型の境界

17・・・・・折出温度i000ででの安定域と不

1 2

25 · · · · · n - I n A l A s 座

27·····nーInAlGaAsグレーデ

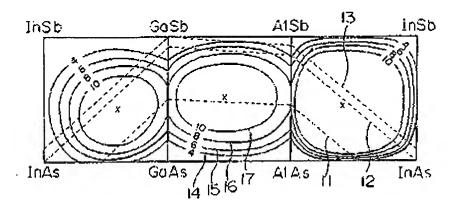
ッド層

28・・・・カヤー」 п С л 人 ε 層

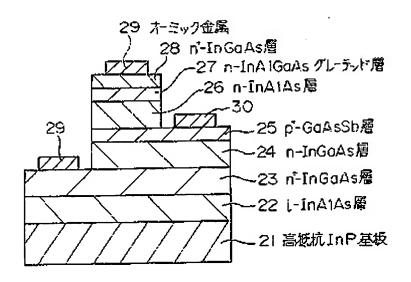
23. 30・・・・オーミック金属

化理人 弁理士 浴 佐 畿 幸

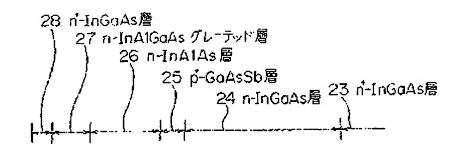
特開平 3-38885(

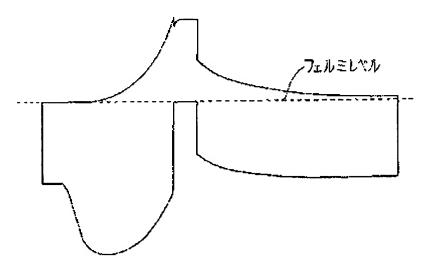


第一図



特開平 3-38835(





第3図